PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-304927

(43) Date of publication of application: 28.11.1997

(51)Int.CI.

G03F GO3F 7/038 B32B 27/16 B32B 27/34 CO8G 59/22 CO8G 59/22 CO8G 59/22 CO8L 77/00 G03F G03F 7/029 G03F 7/032 G03F H05K 1/03

3/28

H05K

(21)Application number : 08-124130

(22)Date of filing:

20.05.1996

(71)Applicant: HITACHI CHEM CO LTD

(72)Inventor: OTA FUMIHIKO

OBATA RITSUKO TSUCHIKAWA SHINJI AMANOKURA HITOSHI

SUZUKI KENJI **NISHIZAWA HIROSHI**

(54) MANUFACTURE OF PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION, PHOTOSENSITIVE LAMINATED BODY, AND FLEXIBLE PRINTED BOARD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a photosensitive resin composition and a photosensitive laminated body which uses the composition which can form a pattern with high precision by photolithography, excel in resistance against bending, resistance against solder heat, and flame resistance, and excel in application work property on a film.

SOLUTION: A photosensitive resin composition contains polyamide resin containing epoxy group obtained by reacting epoxy resin d with polyamide resin c containing carboxylic acid obtained by reacting polyhydric carboxylic acid composition a containing polytetra methylene glycol denatured di-carboxylic acid as essential composition with di-isocianate b according to the condition in which an equivalent ratio d/c becomes 1 or more A, epoxy resin B, and optical cation polymerization start agent C.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-304927

(43)公開日 平成9年(1997)11月28日

(51) Int.Cl. ⁸	識別記号	庁内整理番号	FΙ				技術表示箇所
G03F 7/038	504		G03F	7/038		504·	
	503					503	
B 3 2 B 27/16			B 3 2 B	27/16			
27/18				27/18		Z	
27/34				27/34			
		審查請求	未請求 請求	求項の数7	OL	(全 16 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特願平8 -124130		(71)出願	人 000004	455		
				日立化	成工業	株式会社	
(22)出願日	平成8年(1996)5月]20日		東京都	新宿区	西新宿2丁目	1番1号
			(72)発明	者 太田	文彦		
				茨城県	日立市	東町四丁目13	番1号 日立化
	•			成工業	株式会	社茨城研究所	内
			(72)発明	者 小畑	立子		
	•			茨城県	日立市	東町四丁目13	番1号 日立化
				成工業	株式会	社茨城研究所	内
			(72)発明	者 土川	信次		
				茨城県	日立市	東町四丁目13	番1号 日立化
				成工業	株式会	社茨城研究所	内
			(74)代理	人 弁理土	若林	邦彦	•
							最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 感光性樹脂組成物、感光性積層体及びフレキシブルプリント板の製造法

(57)【要約】

【課題】 フォトリソグラフィーによりパターンを精度 良く形成でき、かつ、耐折性、はんだ耐熱性及び難燃性 に優れ、フィルム上への塗布作業性に優れた感光性樹脂 組成物及びこの組成物を用いた感光性積層体を提供する こと。

【解決手段】 (A) ポリテトラメチレングリコール変性ジカルボン酸を必須成分として含んでなる多価カルボン酸成分(a) とジイソシアネート(b) とを反応させて得られるカルボン酸含有ポリアミド系樹脂(c) に対して、エポキシ樹脂(d) を当量比(d) / (c) が1以上となる条件で反応させて得られるエポキシ基含有ポリアミド系樹脂、(B) エポキシ樹脂及び(C) 光カチオン重合開始剤を含有してなることを特徴とする感光性樹脂組成物及びこの組成物の層を積層してなる感光性積層体。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) ポリテトラメチレングリコール変性ジカルボン酸を必須成分として含んでなる多価カルボン酸成分(a) とジイソシアネート(b) とを当量比〔(a) のカルボキシル基/(b) のイソシアネート基〕が1を超える条件で反応させて得られるカルボン酸含有ポリアミド系樹脂(c) に対して、エポキシ樹脂(d) を当量比〔(d) のエポキシ基/(c) のカルボキシル基〕が1以上となる条件で反応させて得られるエポキシ基含有ポリアミド系樹脂、(B) エポキシ樹脂及び(C) 光カチオン重合開始剤を含有してなることを特徴とする感光性樹脂組成物。

【請求項2】 (A) エポキシキ含有ポリアミド系樹脂が、100重量部、(B) エポキシ樹脂が、5~50重量部、(C) 光カチオン重合開始剤が、0.01~30重量部の配合割合とした請求項1記載の感光性樹脂組成物。

【請求項3】 請求項1記載の感光性樹脂組成物の層と 該層を支持する支持体フィルムとを有する感光性積層 体。

【請求項4】 フレキシブルプリント板用基板の表面に 請求項1記載の感光性樹脂組成物の層を有する感光性積 磁体

【請求項5】 請求項1記載の感光性樹脂組成物の層の 片面にフレキシブルプリント板、他方の表面に支持体フィルムを有する感光性積層体。

【請求項6】 請求項3又は4記載の積層体を活性光で 像的に照射し、現像することによりフレキシブルプリント板の表面上に感光性樹脂組成物のパターンを形成する ことを特徴とするフレキシブルプリント板の製造法。

【請求項7】 現像後に活性光を照射する工程と後加熱する工程を含む請求項5記載のフレキシブルプリント板の製造法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、感光性樹脂組成物、これを用いた感光性積層体及びフレキシブルプリント板の製造法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、フレキシブルプリント板の外層回 40 -10484号 は、従来の印刷 おけるカバーレイ、又はポリイミド樹脂のインクをスク リーン印刷するカバーコートが用いられているが、前者 容易にカバーレの場合、打抜きパターンの微細化に限界があり、狭ピッ 性と耐熱性、関チ化するQFPパッド間のソルダダムへ適用できない、また、張り合わせ時の位置精度にも限界があり、位置ず れ裕度を考慮した回路設計が必要であるため、フレキシ ブルプリント板を高密度化及び小型化できないという問 題があった。また、後者の場合、スクリーン印刷のため に、アクリル根 同様にパターンの微細化に限界があり、また、作業性が 50 が十分でない。

悪いという問題がある。

【0003】これらの問題を解決する方法として、各種ポリアミック酸(ポリイミド前駆体)とエチレン性不飽和基含有光橋架け剤と光重合開始剤とからなる感光性樹脂組成物の層をフレキシブルプリント板上に形成し、露光、現像、加熱により微細パターンを有するカバーレイを形成する方法が特開昭64-2037号、特開昭64-484893号、特開平5-158237号及び特開平6-298935号公報などに提案されている。しかしながら、光線透過率の点からカバーレイに必要な十分な厚みを確保できない、最終的にポリアミック酸を閉環してポリイミド骨格にするため250℃以上の高温で加熱する工程が必要であり、銅回路の酸化、接着剤層の劣化、基板の反り等の問題があった。

【0004】また、フレキシブルプリント板に熱可塑性 ポリイミドと非熱可塑性ポリイミドの二層構造のカバー レイを熱圧着で形成し、その上にスクリーン印刷でレジ ストパターンを形成してカバーレイをアルカリエッチで パターニングする方法が特開平5-183260号公報 20 に、ポリアミック酸(ポリイミド前駆体)層と感光性樹 脂層の二層型フィルムをフレキシブルプリント板上にラ ミネートし、まず、感光性樹脂層を露光、現像してパタ ーンを形成した後、感光性樹脂層をエッチングレジスト とし、引き続きポリアミック酸層をアルカリエッチでパ ターニングする方法が特開平5-254064号公報に 提案されている。しかしながら、前者の方法では、スク リーン印刷のためパターンの微細化に限界があり、また 作業性が悪く、二層構造のポリイミドフィルムのためコ ストが高いという問題があり、後者の方法ではいわゆる ウエットラミネーションが必要である、感光性樹脂層と 30 ポリアミック酸層の2回の現像プロセスが必要であるな ど、作業性に問題があり、さらに最終的にポリアミック 酸を閉環してポリイミド骨格にするため250℃以上の 髙温に加熱する工程が必要であり、銅回路の酸化、接着 剤層の劣化、基板の反り等の問題がある。

【0005】一方、従来印刷配線板分野で主流を占めているアクリル樹脂系の感光性フィルムをカバーレイに用いたフレキシブルプリント板の製造方法が特開昭56~6498号、特開昭59~230014号(特公昭61~10484号)公報に提案されている。この方法では、従来の印刷配線板の分野で用いられてきたドライフィルムタイプの永久マスクレジストと同様のプロセスで容易にカバーレイを形成でき、かつ安価であるが、可撓性と耐熱性、或いは可撓性と耐溶剤性の両立が十分でない。また、アクリル樹脂と特定のウレタンモノマーを組み合わせてなる感光性フィルムをカバーレイフィルムに用いることが特願平5~117523号公報に開示されているが、耐溶剤性、電気的信頼性が十分でない。さらに、アクリル樹脂系感光性フィルムではいずれも難燃性が十分でない。

-2-

,

[0006]

【発明が解決しようとする課題】請求項1記載の発明は、感度及び光硬化性に優れ、フォトリングラフィーによりパターンを効率よく形成でき、かつ、耐折性、はんだ耐熱性、耐溶剤性、密着性及び難燃性に優れ、フィルム上への塗布作業性に優れた感光性樹脂組成物を提供するものである。請求項2記載の発明は、請求項1記載の発明の効果を奏し、より耐折性、はんだ耐熱性に優れた感光性樹脂組成物を提供するものである。

【0007】請求項3記載の発明は、感度及び光硬化性 に優れ、フォトリソグラフィーによりパターンを効率よ く形成でき、かつ、耐折性、はんだ耐熱性、耐溶剤性、 密着性及び難燃性に優れ、取扱性、基板への積層作業性 に優れた感光性積層体を提供するものである。請求項4 記載の発明は、感度及び光硬化性に優れ、フォトリソグ ラフィーによりパターンを効率よく形成でき、かつ、耐 折性、はんだ耐熱性及び難燃性に優れ、また、取扱性に 優れ、フレキシブルプリント板の製造作業性に優れた感 光性積層体を提供するものである。請求項5記載の発明 は、感度及び光硬化性に極めて優れ、フォトリソグラフ 20 ィーによりパターンを効率よく形成でき、かつ、耐折 性、はんだ耐熱性、耐溶剤性、密着性及び難燃性に優 れ、また、取扱性に極めて優れ、フレキシブルプリント 板の製造作業性に優れた感光性積層体を提供するもので ある。

【0008】請求項6記載の発明は、耐折性、はんだ耐熱性、耐溶剤性及び難燃性に優れ、また、高密度実装性及び電気的信頼性に優れたフレキシブルプリント板を作業性、歩留まりよく製造できるフレキシブルプリント板の製造法を提供するものである。請求項7記載の発明は、請求項6記載の発明の効果を奏し、よりはんだ耐熱性に優れたフレキシブルプリント板の製造法を提供するものである。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明は、(A)ポリテ トラメチレングリコール変性ジカルボン酸を必須成分と して含んでなる多価カルボン酸成分(a)とジイソシア ネート (b) とを当量比 [(a) のカルボキシル基/ (b) のイソシアネート基〕が1を超える条件で反応さ せて得られるカルボン酸含有ポリアミド系樹脂(c)に 対して、エポキシ樹脂 (d) を当量比〔(d) のエポキ シ基/ (c) のカルボキシル基] が1以上となる条件で 反応させて得られるエポキシ基含有ポリアミド系樹脂、 (B) エポキシ樹脂及び(C) 光カチオン重合開始剤を 含有してなることを特徴とする感光性樹脂組成物に関す る。また、本発明は、(A) エポキシキ含有ポリアミド 系樹脂が、100重量部、(B) エポキシ樹脂が、5~ 50重量部、(C) 光カチオン重合開始剤が、0.01 ~30重量部の配合割合とした前記感光性樹脂組成物に 関する。

【0010】また、本発明は、前記感光性樹脂組成物の層と該層を支持する支持体フィルムとを有する感光性積層体に関する。また、本発明は、フレキシブルプリント板用基板の表面に前記感光性樹脂組成物の層を有する感光性積層体に関する。また、本発明は、前記感光性樹脂組成物の層の片面にフレキシブルプリント板、他方の表面に支持体フィルムを有する感光性積層体に関する。また、本発明は、前記感光性積層体を活性光で像的に照射し、現像することによりフレキシブルプリント板の表面上に感光性樹脂組成物のパターンを形成することを特徴とするフレキシブルプリント板の製造法に関する。また、本発明は、現像後に活性光を照射する工程と後加熱する工程を含む前記フレキシブルプリント板の製造法に関する。

[0011]

【発明の実施の形態】本発明の感光性樹脂組成物は、

- (A) ポリテトラメチレングリコール変性ジカルボン酸を必須成分として含んでなる多価カルボン酸成分(a) とジイソシアネート(b) とを当量比[(a) のカルボキシル基/(b) のイソシアネート基] が1を超える条件で反応させて得られるカルボン酸含有ポリアミド系樹脂(c) に対して、エポキシ樹脂(d) を当量比
- [(d)のエポキシ基/(c)のカルボキシル基]が1 以上となる条件で反応させて得られるエポキシ基含有ポリアミド系樹脂、(B)エポキシ樹脂及び(C)光カチオン重合開始剤を必須成分とする。

【0012】本発明において(A)成分であるエポキシ基含有ポリアミド系樹脂の製造原料である多価カルボン酸成分(a)は、ポリテトラメチレングリコール変性ジカルボン酸を必須成分として含んでなる。多価カルボン酸成分(a)中のポリテトラメチレングリコール変性ジカルボン酸の配合量は、10~100重量%とすることが好ましく、30~90重量%とすることがより好ましく、50~80重量%とすることが特に好ましい。配合量が10重量%未満であるとフレキシブルプリント板用カバーレイとしての耐折性が得られなくなる傾向がある

【0013】ポリテトラメチレングリコール変性ジカルボン酸は、ポリテトラメチレングリコールとジカルボン
40 酸とを当量比(ジカルボン酸のカルボキシル基/ポリテトラメチレングリコールの水酸基)が1を超える条件で
反応(脱水エステル化)させることにより合成することができる。この当量比(ジカルボン酸のカルボキシル基
/ポリテトラメチレングリコールの水酸基)は、1.1
~3とすることが好ましく、1.3~2.5とすることがより好ましく、1.5~2とすることが特に好ましい。この当量比が1未満では、片末端にしかカルボキシル基を持たないもの(他方の片末端に水酸基を有するもの)や両末端ともカルボキシル基を持たないもの(両末
50 端に水酸基を有するもの)が生成し易く、3を超えると

30

ジカルボン酸が未反応物として残存しやすく、フレキシ ブルプリント板用カバーレイとしての耐熱性が低下する 傾向がある。

【0014】ポリテトラメチレングリコール変性ジカルボン酸を合成するためのポリテトラメチレングリコールとしては、特に制限はなく、例えば、保土谷化学工業(株)製の商品名PTGシリーズ、PTG-SNシリーズなどが挙げられる。これらのポリテトラメチレングリコールは、単独で又は2種類以上組み合わせて用いられる。なお、ポリテトラメチレングリコールの分子量(水酸価からの算出値)は、200~5,000とすることが好ましく、500~4,000とすることがより好ましく、1,000~3,000とすることが特に好ましい。分子量が200未満であると、フレキシブルプリント板用カバーレイとしての耐折性が得られなくなる傾向があり、分子量が5,000を超えると、耐熱性が得られなくなる傾向がある。

【0015】また、ポリテトラメチレングリコール変性ジカルボン酸を合成するためのジカルボン酸としては、特に制限はなく、例えば、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、ピメリン酸、アゼライン酸、セバシン酸、ドデカン二酸、エイコサン二酸等の脂肪族ジカルボン酸、ダイマー酸、1,4ーシクロヘキサンジカルボン酸等の脂環式ジカルボン酸、イソフタル酸、テレフタル酸、フタル酸、1,5ーナフタレンジカルボン酸、4,4ージフェニルスルホンジカルボン酸等の芳香族ジカルボン酸などが挙げられる。これらのジカルボン酸は、単独で又は2種類以上組み合わせて用いられる。

【0016】多価カルボン酸成分(a)において、ポリ 30 テトラメチレングリコール変性ジカルボン酸と併用できる他の多価カルボン酸としては、特に制限はなく、例えば、上記ポリテトラメチレングリコール変性ジカルボン酸を合成するためのジカルボン酸、トリメリット酸無水物、ピロメリット酸無水物、ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、sービフェニルテトラカルボン酸二無水物、ジフェニルスルホンテトラカルボン酸二無水物、メチルシクロヘキセンテトラカルボン酸二無水物、エチレングリコールピスアンヒドロトリメリテート等の多価カルボン酸無水物、ポリエチレングリコール変性ジカル 40 ボン酸、ポリプロピレングリコール変性ジカルボン酸などが挙げられる。これらの多価カルボン酸は、単独又は2種類以上組み合わせて用いられる。

【0017】本発明の感光性樹脂組成物の(A)成分であるエポキシ基含有ポリアミド系樹脂の製造中間体であるカルボン酸含有ポリアミド系樹脂(c)は、上記多価カルボン酸成分(a)とジイソシアネート(b)とを、当量比[(a)のカルボキシル基/(b)のイソシアネート基]が1を超える条件で反応(脱炭酸アミド化)させて得られる。この当量比[(a)のカルボキシル基/

(b) のイソシアネート基)は、1.03~3とすることが好ましく、1.05~1.5とすることがより好ましく、1.1~1.3とすることが特に好ましい。この当量比[(a)のカルボキシル基/(b)のイソシアネート基]が1.03未満であると、カルボキシル基を持たないものが生成し易く、また、反応を制御しにくい(反応系がイソシアネート基の副反応によりゲル化し易い)、一方、当量比が3を超えると、多価カルボン酸が未反応物として残存しやすく、フレキシブルプリント板用カバーレイとしての耐熱性が低下する傾向がある。

【0018】 ジイソシアネート(b) としては、特に制 限はなく、例えば、4,4'ージフェニルメタンジイソ シアネート、2,6-トリレンジイソシアネート、2, 4-トリレンジイソシアネート、1,5-ナフタレンジ イソシアネート、トリジンジイソシアネート、p-フェ ニレンジイソシアネート、4,4'-ジフェニルエーテ ルジイソシアネート、mーキシリレンジイソシアネー ト、m-テトラメチルキシリレンジイソシアネート等の 芳香族ジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネ ート、2,2,4-トリメチルヘキサメチレンジイソシ アネート、2, 4, 4-トリメチルヘキサメチレンジイ ソシアネート、リジンジイソシアネート等の脂肪族ジイ ソシアネート、イソホロンジイソシアネート、4,4' - ジシクロヘキシルメタンジイソシアネート(水添化 4, 4' -ジフェニルメタンジイソシアネート)、トラ ンスシクロヘキサンー1, 4-ジイソシアネート、水添 化mーキシリレンジイソシアネート等の脂環式ジイソシ アネート、3、9ーピス(3ーイソシアネートプロピ ル) -2, 4, 8, 10-テトラスピロ [5, 5] ウン 30 デカン等の複素環式ジイソシアネートなどが挙げられ、 なかでも、カバーレイとしての耐熱性の点で芳香族ジイ ソシアネートが好ましい。これらのジイソシアネート (b) は、単独で使用してもよいが、2種類以上組み合 わせて使用する方が、エポキシ基含有ポリアミド系樹脂 (A) の溶剤溶解性向上などの点で好ましい。

【0019】多価カルボン酸成分(a) とジイソシアネート(b) から、カルボン酸含有ポリアミド系樹脂

(c) を得る反応(脱炭酸アミド化)は、有機溶媒中で実施することができる。有機溶媒としては、特に制限はなく、例えば、γープチロラクトン等のラクトン類、シクロヘキサノン等のケトン類、ジグライム、トリグライム、テトラグライム等のグライム類、Nーメチルー2ーピロリドン、N, Nージメチルアセトアミド、N, Nージメチルホルムアミド等のアミド類、N, Nージメチルエチレンウレア、N, Nージメチルプロピレンウレア、テトラメチルウレア等のウレア類、スルホラン等のスルホン類などが挙げられ、なかでも、γーブチロラクトンを主成分とするのが、感光性カバーレイフィルム製造プロセスにおける残存溶剤低減の点で好ましい。

50 【0020】本発明の感光性樹脂組成物の(A)成分で

あるエポキシ基含有ポリアミド系樹脂は、上記カルボン 酸含有ポリアミド系樹脂(c)に対して、エポキシ樹脂 (d) を当量比〔(d) のエポキシ基/(c) のカルボ キシル基]が1以上となる条件で反応(ヒドロキシエチ ルエステル化)させて得られる。この当量比〔(d)の エポキシ基/(c)のカルボキシル基]は、1~3とす ることが好ましく、1.05~1.5とすることがより 好ましく、1.1~1.3とすることが特に好ましい。 当量比 [(d) のエポキシ基/(c) のカルボキシル 基〕が1未満であると、エポキシ基を持たないものが生 10 成し易く、一方、当量比が3を超えると、過剰に残存す るエポキシ樹脂により、カバーレイの橋架け密度が高く なり、耐折性が低下する傾向がある。

【0021】また、(A) 成分であるエポキシ基含有ポ リアミド系樹脂のエポキシ当量は、1000~4000 0とすることが好ましく、2000~30000とする ことがより好ましく、3000~20000とすること が特に好ましく、5000~15000とすることが極 めて好ましい。エポキシ当量が1000未満であるとフ ィルム形成性が低下する傾向があり、40000を超え 20 ると感光性樹脂組成物の現像性が低下する傾向がある。

【OO22】ここで用いられるエポキシ樹脂(d)とし ては、特に制限はなく、例えば、ビスフェノールA型エ ポキシ樹脂、テトラブロモビスフェノールA型エポキシ 樹脂、ビスフェノールF型エポキシ樹脂、ビスフェノー ルAD型エポキシ樹脂、ナフタレン型エポキシ樹脂等の 2官能芳香族グリシジルエーテル、フェノールノボラッ ク型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹 脂、ジシクロペンタジエンーフェノール型エポキシ樹 脂、テトラフェニロールエタン型エポキシ樹脂等の多官 30 能芳香族グリシジルエーテル、ポリエチレングリコール 型エポキシ樹脂、ポリプロピレングリコール型エポキシ 樹脂、ネオペンチルグリコール型エポキシ樹脂、ヘキサ ンジオール型エポキシ樹脂等の2官能脂肪族グリシジル エーテル、水添化ピスフェノールA型エポキシ樹脂等の 2官能脂環式グリシジルエーテル、トリメチロールプロ パン型エポキシ樹脂、ソルビトール型エポキシ樹脂、グ リセリン型エポキシ樹脂等の多官能脂肪族グリシジルエ ーテル、フタル酸ジグリシジルエステル等の2官能芳香 族グリシジルエステル、テトラヒドロフタル酸ジグリシ 40 ジルエステル、ヘキサヒドロフタル酸ジグリシジルエス テル等の2官能脂環式グリシジルエステル、N, N-ジ グリシジルアニリン、N, N-ジグリシジルトリフルオ ロメチルアニリン等の2官能芳香族グリシジルアミン、 N, N, N', N'-テトラグリシジルー4, 4-ジア ミノジフェニルメタン、1,3-ピス(N,N-グリシ ジルアミノメチル) シクロヘキサン、N, N, O-トリ グリシジルーpーアミノフェノール等の多官能芳香族グ リシジルアミン、アリサイクリックジエポキシアセター ル、アリサイクリックジエポキシアジペート、アリサイ

クリックジエポキシカルボキシレート、ビニルシクロへ キセンジオキシド等の2官能脂環式エポキシ樹脂、ジグ リシジルヒダントイン等の2官能複素環式エポキシ樹 脂、トリグリシジルイソシアヌレート等の多官能複素環 式エポキシ樹脂、オルガノポリシロキサン型エポキシ樹 脂等の2官能又は多官能ケイ素含有エポキシ樹脂などが 挙げられる。これらのうちでは、反応の制御し易さの点 などで2官能エポキシ樹脂が好ましく、2官能エポキシ 樹脂のなかでも、カバーレイとしての耐熱性向上の点で 2官能芳香族グリシジルエーテルがより好ましく、その なかでも廉価等の点でビスフェノールA型エポキシ樹脂 が特に好ましく、難燃性向上の点でテトラブロモビスフ ェノールA型エポキシ樹脂が特に好ましい。これらのエ ポキシ樹脂(d)は、単独で又は2種類以上組み合わせ て用いられる。

【0023】本発明の感光性樹脂組成物に(B)成分と して用いられるエポキシ樹脂としては、特に制限はな く、上記のエポキシ樹脂(d)として列挙したものが挙 げられ、同様に、反応の制御し易さの点などで2官能エ ポキシ樹脂が好ましく、2官能エポキシ樹脂のなかで も、カバーレイとしての耐熱性向上の点で2官能芳香族 グリシジルエーテルがより好ましく、そのなかでも廉価 等の点でビスフェノールA型エポキシ樹脂が特に好まし く、難燃性向上の点でテトラブロモビスフェノールA型 エポキシ樹脂が特に好ましい。(B)成分のエポキシ樹 脂は、単独で又は2種類以上組み合わせて用いられ、エ ポキシ樹脂(d)と同一であっても異なっていてもよ

【0024】(B)成分のエポキシ樹脂の配合量は、 (A) 成分であるエポキシ基含有ポリアミド系樹脂10 0 重量部に対して5~50重量部とすることが好まし く、10~30重量部とすることがより好ましい。この 配合量が5重量部未満であると、感度、解像度、はんだ 耐熱性及び耐溶剤性が低下する傾向があり、50重量部 を超えると解像度、耐折性及び保存安定性が低下する傾 向がある。

【0025】本発明の感光性樹脂組成物に(C)成分と して用いられる光カチオン重合開始剤としては、例え ば、アリールジアゾニウム塩、ジアリールヨードニウム 塩、トリアリールスルホニウム塩、トリアリルセレノニ ウム塩、ジアルキルフェナジルスルホニウム塩、ジアル キルー4ーヒドロキシフェニルスルホニウム塩及びスル ホン酸エステルなどが挙げられる。

【0026】アリールジアソニウム塩は、一般式(I)

(Ar4) - N = + (X+)-

〔式中、Ar'はアルキル基、ニトロ基、アルコキシ基、 モルホリノ基及び塩素のうちから選ばれる1種若しくは 2種以上の置換基を有する1~3置換のフェニル基又は 無置換のフェニル基であり、(X1)-は、(PF6)-、(As

50

F6)-、(SbF6)-、(SbC16)-、(BF4)-又は(FeC14) -である〕で示され、光照射によりルイス酸を発生す る。アリールジアソニウム塩の具体的な化合物として は、例えば、4-モルホリノー2,5-ジブチロキシベ ンゼンジアゾニウムホウフッ化塩、フェニルジアゾニウ ムヘキサフロロホスホニウム塩、フェニルジアゾニウム ホウフッ化塩、フェニルジアゾニウムヘキサフロロアン チモネート塩などが挙げられる。

【0027】ジアリールヨードニウム塩は、一般式(1 1)

「式中、Ar2はアルキル基、ニトロ基、アルコキシ基、 モルホリノ基及び塩素のうちから選ばれる1種若しくは 2種以上の置換基を有する1~3置換のフェニル基又は 無置換のフェニル基であり、(X2)-は、(PF6)-、(As F_6)-, (BF_4) -, (CIO_4) -, (CF_3SO_3) -, (FSO_4) a)-又は(F2 PO2)-である) で示される化合物である。 ジアリールヨードニウム塩の具体的な化合物としては、 ウム塩、ジフェニルヨードニウムヘキサフロロアンチモ ネート塩などが挙げられる。

【0028】トリアリールスルホニウム塩は、一般式 (III)

〔式中、Ar3はアルキル基、ニトロ基、アルコキシ基、 モルホリノ基及び塩素のうちから選ばれる1種若しくは 2種以上の置換基を有する1~3置換のフェニル基又は 無置換のフェニル基であり、(X3)-は、(PF6)-、(As 30 F_6)- (BF_4) - $(C1O_4)$ - (CF_3SO_3) - (FSO_4) - $(FSO_$ a)-又は(F2 PO2)~である]で示される化合物である。 トリアリールスルホニウム塩の具体的な化合物として は、例えば、トリフェニルスルホニウムヘキサフロロホ スホニウム塩、トリフェニルスルホニウムヘキサフロロ アンチモネート塩、ジフェニルー4ーチオフェノキシフ エニルスルホニウムヘキサフロロアンチモネート塩、ジ フェニルー4ーチオフェノキシフェニルスルホニウムへ キサフロロアンチモネート塩、ジフェニル-4-チオフ ェノキシフェニルスルホニウムペンタフロロヒドロキシ 40 アンチモネート塩などが挙げられる。

【0029】トリアリールセレノニウム塩は、一般式 (1)

〔式中、Ar4はアルキル基、ニトロ基、アルコキシ基、 モルホリノ基及び塩素のうちから選ばれる1種若しくは 2種以上の置換基を有する1~3置換のフェニル基又は 無置換のフェニル基であり、(X4)-は、(PF6)-、(As

 F_6)-, (BF_4) -, (CIO_4) -, (CF_3SO_3) -, (FSO_4) -3)-又は(F2PO2)-である)で示される化合物である。 トリアリールセレノニウム塩の具体的な化合物として は、例えば、トリフェニルセレノニウムヘキサフロロホ スホニウム塩、トリフェニルセレノニウムホウフッ化 塩、トリフェニルセレノニウムヘキサフロロアンチモネ ート塩などが挙げられる。

【0030】フェナシルスルホニウム塩は、一般式 (V)

【化5】

$$(A r^{5}) C O C H_{z} - S^{+} < \frac{R^{\lambda}}{R^{a}} (X^{5})^{-}$$
 (V)

〔式中、Ar5はアルキル基、ニトロ基、アルコキシ基、 モルホリノ基及び塩素のうちから選ばれる1種若しくは 2種以上の置換基を有する1~3 置換のフェニル基又は 無置換のフェニル基であり、R1及びR2はアルキル基又 はベンジル基であり、(X5)-は、(AsF6)-、(SbF6)-又は(PF6)-である。〕で示される化合物である。フェ 例えば、ジフェニルョードニウムヘキサフロロホスホニ 20 ナシルホルホニウム塩としては、例えば、ジメチルフェ ナシルスルホニウムヘキサフロロアンチモネート塩、ジ エチルフェナシルスルホニウムヘキサフロロアンチモネ ート塩などが挙げられる。

> 【0031】4-ヒドロキシフェニルスルホニウム塩 は、一般式 (VI)

$$HO - (Ar^{6}) - S^{+} < \frac{R^{8}}{R^{4}} (X^{6})^{-}$$
 (VI)

〔式中、Ar6はアルキル基、ニトロ基、アルコキシ基、 モルホリノ基及び塩素のうちから選ばれる1種若しくは 2種以上の置換基を有する1~3置換のフェニル基又は 無置換のフェニル基であり、R3及びR4はアルキル基又 はベンジル基であり、(X⁶)⁻は、(AsF₆)⁻、(SbF₆)⁻ 又は(PF₆)-である。〕で示される化合物である。4-ヒドロキシフェニルスルホニウム塩としては、例えば、 4-ヒドロキシフェニルジメチルスルホニウムヘキサフ ロロアンチモネート塩、4-ヒドロキシフェニルベンジ ルメチルスルホニウムヘキサフロロアンチモネート塩な どが挙げられる。

【0032】スルホン酸エステルとしては、下記の一般 式 (VII) で示されるαーヒドロキシメチルベンゾイン スルホン酸エステル、下記の一般式 (VIII) で示される N-ヒドロキシイミドスルホネート、下記の一般式(I X) で示される α - スルホニロキシケトン、下記の一般 式(X)で示されるβ-スルホニロキシケトンなどがあ

[0033]

【化7】

〔式中、R⁵、R⁶、R⁷、R⁸、R⁹、R¹⁰、R¹¹、 R¹²、R¹³、R¹⁴、R¹⁵は、アルキル基又はアリール基 を示す。〕

【0034】上記のR⁵~R¹⁵において、アルキル基は分岐していてもよく、また、ハロゲン原子等で置換されていてもよい。アルキル基としては、炭素数が1~18のものが好ましく、1~6のものがより好ましく、1~4のものが特に好ましい。また、アリール基は、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、ヒドロキシル基、カルボキシル基、アミノ基、アルキルアミノ基、ニトロ基、ニトロソ基、シアノ基などで置換されていてもよい。アリール基としては、例えば、フェニル基、ピフェニル基、ナフチル基などが挙げられる。

【0035】(C)成分である光カチオン重合開始剤の使用量は、光感度及び得られる塗膜の耐熱性から(A)成分のエポキシ基含有ポリアミド系樹脂100重量部に対して0.01~30重量部とすることが好ましく、0.05~10重量部とすることがより好ましい。この使用量が0.01重量部未満あると、十分な感度が得られず、30重量部を超えると、得られる塗膜の耐熱性が低下する。本発明に用いられる光カチオン重合開始剤

(C) に光増感剤を併用することにより、さらに感光性 樹脂組成物の光硬化性を促進することができる。光増感 剤としては、例えば、エリスロシン、エオシン、ペリレ ン、アントラセン、フェノチアジン、ピレン、コロネ ン、1,2ーベンゾアントラセン、ベンソフェノン、チ オキサントン、2ークロルチオキサントン、9ーフルオ レノン、アントラキノンなどが挙げられる。光増感剤の 使用量は、光カチオン重合開始剤に対して2重量%以下 とすることが好ましい。

【0036】本発明の感光性樹脂組成物は、さらに、ア ミンベースの橋架け剤、例えば、メラミンを併用するの が好ましい。好ましいアミンベースの橋架け剤として は、例えば、メラミンホルムアルデヒド樹脂、ベンゾグ アナミンーホルムアルデヒド樹脂、尿素ーホルムアルデ ヒド樹脂、グリコルリルーホルムアルデヒド樹脂などが 挙げられ、これらを単独で又は2種以上組み合わせて用 いることができる。これらの樹脂は、アクリルアミド若 しくはメタクリルアミドコポリマーをアルコール含有溶 液中でホルムアルデヒドと反応させるか、又はNーアル コキシメチルアクリルアミド若しくはメタクリルアミド を別の適当なモノマーと共重合させることによって製造 することができる。特に適当なアミンベースの橋架け剤 としては、アメリカン・サイアナミド (American Cyana mid) 社製のメラミン、例えば、サイメル(登録商標) 300, 301, 303, 350, 370, 380, 1 116及び1130、サイメル(登録商標)1123及 び1125のようなベンゾグアナミン、グリコルリル樹 脂サイメル(登録商標)1170、1171及び117 2、並びに尿素ベースの樹脂ビートル(登録商標)6 0、65及び80が挙げられる。他にも多くの類似のア ミンベースの橋架け剤が市販されている。

【0037】前記のアミンベースの橋架け剤のうち、メラミンがより好ましく、メラミンホルムアルデヒド樹脂、即ち、メラミンとホルムアルデヒドとの反応生成物50 が特に好ましい。これらの樹脂は、通常、トリアルキロ

ールメラミン及びヘキサアルキロールメラミンのようなエーテルである。アルキル基は、炭素原子を1~8個有するものが好ましく、メチル基であるのがより好ましい。反応条件及びホルムアルデヒド濃度次第で、メチルエーテルを相互に反応させてより複雑な単位を形成してもよい。橋架け剤の使用量は、前記(A)、(B)及び(C)成分の総量に対して30重量%以下とすることが好ましい。

【0038】本発明の感光性樹脂組成物には、難燃性を さらに向上させるために、例えば、テトラブロモビスフ ェノールA、テトラブロモビスフェノールAオキシエチ レンジ (メタ) アクリレート、テトラプロモビスフェノ ールAビスアリルエチルエーテル、ポリテトラブロモビ スフェノールA末端プロモエトキシ化物等の難燃剤を添 加することができる。また、同様に三酸化アンチモン、 五酸化アンチモン、硼酸バリウム、水酸化アルミニウム 等の難燃助剤を添加することもできる。この難燃剤の使 用量は、前記(A)、(B)及び(C)成分の総量に対 して30重量%以下とすることが好ましい。また、難燃 助剤の使用量は、前記(A)、(B)及び(C)成分の 20 総量に対して15重量%以下とすることが好ましい。本 発明の感光性樹脂組成物には、さらに、染料、発色剤、 可塑剤、顔料、密着性付与剤などを必要に応じて添加し てもよい。これらの使用量は、前記(A)、(B)及び (C) 成分の総量に対して2重量%以下とすることが好 ましい。

【0039】本発明の感光性樹脂組成物は、前記 (A)、(B)及び(C)成分を溶解しうる溶剤、例え ば、トルエン、アセトン、メチルエチルケトン、メチル イソブチルケトン、メチルセロソルブ、エチルセロソル ブ、γーブチロラクトン、Nーメチルピロリドン、ジメ チルホルムアミド、テトラメチルスルホン、ジエチレン グリコールジメチルエーテル、クロロホルム、塩化メチ レン、メチルアルコール、エチルアルコール等に溶解、 混合させることにより、均一な溶液とすることができ る。本発明の感光性樹脂組成物は、前記のように溶液状 態とすることによって液状コーティング組成物としてス クリーン印刷、フローコーティング、ローラー塗布、ス ロットコーティング、スピンコーティング、カーテンコ ート、スプレーコーティング、浸漬コーティングを含む 40 一般的な方法を用いて基板や支持体上に塗布することが できる。この際、液状コーティング組成物の粘度は、必 要に応じて溶剤、増粘剤、充填剤などを用いて各塗布法 の要件を満たすように調整できる。基板又は支持体上に 塗布した後、液状コーティング層を乾燥し溶剤を除去す る。

【0040】本発明の感光性樹脂組成物を支持体上に塗 の重合体フィルムを残存させたまま、それを通して露光 することが好ましい。活性光としては、公知の活性光 できる。支持体としては、重合体フィルム、例えば、ポ 源、例えば、カーボンアーク、水銀蒸気アーク、キセノ リエチレンテレフタレート、ポリプロピレン、ポリエチ 50 ンアーク、その他から発生する光が用いられる。感光層

14

レン等からなるフィルムが用いられ、これらのうちポリエチレンテレフタレートフィルムが好ましい。これらの 重合体フィルムは、後に感光層から除去可能でなくてはならないため、除去が不可能となるような表面処理が施されたものであったり、材質であったりしてはならない。これらの重合体フィルムの厚さは、通常、5~100μm、好ましくは10~30μmである。これらの重合体フィルムの一つは、感光層の支持フィルムとして、他の一つは感光層の保護フィルムとして感光層の同面に積層してもよい。また、本発明の感光性樹脂組成物を上記のように支持体上に塗布、乾燥して感光層を形成し、この感光層に配線を形成されたフレキシブルプリント板を圧着させて積層体を得ることもできる。さらに、本発明の積層体はロール状に巻き取って貯蔵することもできる。

【0041】本発明の感光性エレメントを用いてフォト レジスト画像を製造するに際しては、前記の保護フィル ムが存在している場合には、保護フィルムを除去後、感 光層を加熱しながら基板に圧着させることにより積層す る。フレキシブルプリント板を製造する場合、積層する 表面は、通常、エッチング等により配線が形成されたフ レキシブルプリント板であるが、特に制限はない。感光 層の加熱圧着は、通常、温度90~130℃、圧着圧力 3. 0×10⁵Paで行われるが、フレキシブルプリント 板に対する感光層の追従性をさらに向上させるために、 4×10³Pa以下の減圧下で上記の条件で加熱圧着する ことが好ましい。減圧下で加熱圧着する場合は、真空チ ャンバ内で感光層を加熱圧着できる構造の真空ラミネー タを使用することが好ましい。さらに、感光層を前記の ように加熱すれば、予め基板を予熱処理する必要はない が、追従性をさらに向上させるために基板の予熱処理を 行うこともできる。また、ロール状のフレキシブルプリ ント板シートを連続的に繰り出して、感光層をこのフレ キシブルプリント板シートに加熱圧着させることにより 連続的に積層する工程を経て、感光層を積層したフレキ シブルプリント板シートをロール状に巻き取ることもで きる。感光層を連続的に積層する工程において、フレキ シブルプリント板に対する感光層の追従性をさらに向上 させるために、真空ラミネータを用いて4×103Pa以 下の減圧下で加熱圧着することが好ましい。

【0042】このようにして積層が完了した感光層は、 次いで、ネガフィルム又はポジフィルムを用いて活性光 で画像的に露光される。この際感光層上に存在する重合 体フィルムが透明の場合には、そのまま露光してもよい が、不透明の場合には、当然除去する必要がある。感光 層の保護という点からは、重合体フィルムは透明で、こ の重合体フィルムを残存させたまま、それを通して露光 することが好ましい。活性光としては、公知の活性光 源、例えば、カーボンアーク、水銀蒸気アーク、キセノ ンアーク、その他から発生する光が用いられる。感光層 に含まれる光開始剤の感受性は、通常、紫外線領域において最大であるので、その場合は活性光源は紫外線を有効に放射するものにすべきである。もちろん、光開始剤が可視光線に感受性のもの、例えば、9,10-フェナンスレンキノン等である場合には、活性光として可視光が用いられ、その光源としては前記のもの以外に写真用フラッド電球、太陽ランプなども用いられる。

【0043】活性光で画像的に露光した感光性樹脂組成物の層は、露光部分の橋架けを誘起又は促進するために、露光後に加熱するのが普通である。露光後の加熱は、例えば、約85~110℃の温度で約5分~60分加熱する。

【0044】露光後、感光層上に重合体フィルムが存在 している場合には、これを除去した後、適当な現像液を 用いて、例えば、スプレー、揺動浸漬、ブラッシング、 スクラッピング等の公知方法により未露光部を除去して 現像する。現像液としては、例えば、三アセトンアルコ ール、アセトン、酢酸エチル、炭素数1~4のアルコキ シ基を有するアルコキシエタノール、エチルアルコー ル、イソプロピルアルコール、ブチルアルコール、ジエ チレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリ コールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノ ブチルエーテル、1、1、1-トリクロロエタン、N-メチル-2-ピロリドン、N, N-ジメチルホルムアミ ド、シクロヘキサノン、メチルイソブチルケトン、γー ブチロラクトンなどが挙げられる。これらは、単独で又 は2種以上組み合わせて用いることができる。また、そ の温度は感光層の現像性に合わせて調整することができ る。この現像液中に界面活性剤、消泡剤などを少量混入 させてもよい。これらの現像液には、引火防止の目的で 30 1~30容量%の範囲で水を添加することもできる。

【0045】さらに、現像後、フレキシブルプリント板用カバーレイのはんだ耐熱性、耐薬品性などを向上させる目的で、高圧水銀ランプ等による活性光の照射を行ってもよい。活性光の照射量は、一般的に、0.2~10 J/cm²程度であり、照射の際に60~180℃の加熱を行ってもよい。また、同様の目的で現像後、加熱を行ってもよい。加熱は、100~180℃程度の範囲で15~90分行うことが好ましい。これらの活性光を照射する工程と加熱する工程を両方行ってもよく、その場合、両工程を任意の順序で行うことができる。

[0046]

【実施例】次に、実施例により本発明をさらに詳しく説明するが、本発明はこれらによって制限されるものではない。

【 0 0 4 7 】 合成例 1 (ポリテトラメチレングリコール 変性ジカルボン酸の合成)

攪拌機、温度計、冷却管、留出管及び窒素ガス導入管を 装備したフラスコに、ポリテトラメチレングリコール

(保土谷化学工業(株) 製商品名 PTG 1000、平均

16

分子母1,000)を1000重母部(1モル)、セバシン酸を405重母部(2モル)仕込み、窒素ガス通気下、途中、副生してくる縮合水をトルエンで共沸させて留去しながら、1時間かけて200℃に昇温した。同温度で3時間保温して脱水エステル化反応を完結させた後、冷却し、酸価82.5、分子母(酸価からの算出値)1,360のポリテトラメチレングリコール変性ジカルボン酸(以下、P-1と記す)を得た。

【0048】合成例2(ポリテトラメチレングリコール 変性ジカルボン酸の合成)

ポリテトラメチレングリコールとして、保土谷化学工業(株)製の商品名PTG2000、平均分子量2,000)を2000重量部使用し、セバシン酸の代わりにアジピン酸292重量部を用いた以外は、合成例1と同様の操作により、酸価49.6、分子量2,260のポリテトラメチレングリコール変性ジカルボン酸(以下、P-2と記す)を得た。

【0049】合成例3 (ポリテトラメチレングリコール変性ジカルボン酸の合成)

ポリテトラメチレングリコールとして、保土谷化学工業 (株)製の商品名PTG2000、平均分子量2,00 0)を2000重量部使用した以外は、合成例1と同様 の操作により、酸価47.0、分子量2,390のポリ テトラメチレングリコール変性ジカルボン酸(以下、P -3と記す)を得た。

【0050】合成例4(エポキシ基含有ポリアミド系樹脂の合成)

攪拌機、温度計、冷却管及び窒素ガス導入管を装備した フラスコに、多価カルボン酸成分 (a) として合成例1 で得たポリテトラメチレングリコール変性ジカルボン酸 (P-1) 57. 7重量部 (42. 4ミリモル)、アジ ピン酸4. 9重量部 (33. 6ミリモル)、セバシン酸 6. 8重量部 (33. 7ミリモル) 及びイソフタル酸1 1. 2重量部 (67. 5ミリモル) の計177. 2ミリ モル、ジイソシアネート(b)として4,4'.-ジフェ ニルメタンジイソシアネート(以下、MDIと記す)2 2. 1重量部 (88. 4ミリモル) 及びトリレンジイソ シアネート(以下、TDIと記す。2,6-異性体/ 2, 4-異性体=80/20モル%) 10. 3重量部 (59. 2ミリモル) の計147. 6ミリモル及び反応 媒体として γ ープチロラクトン 150 重量部を仕込み、 窒素ガス通気下、途中、副生してくる炭酸ガスを系外に 排気しながら200℃に昇温した。同温度で3時間保温 して脱炭酸アミド化反応を完結させた後、150℃まで 冷却し、加熱残分(220℃/1時間)40重量%、酸 価(樹脂分換算) 40.2、分子量(酸価からの算出 値) 2、790のカルボン酸含有ポリアミド系樹脂(以 下、c-1と記す) 100重量部(樹脂分換算、35. 8ミリモル)を得た。

50 【0051】次いで、150℃で保温状態にある(c-

40

1)に、エポキシ樹脂(d)としてビスフェノールA型エポキシ樹脂であるエポミックR140P(三井石油化学工業(株)製商品名)16.2重量部(43.1ミリモル)及び反応溶媒としてN,Nージメチルホルムアミド66.7重量部を添加し、同温度で3時間保温してヒドロキシエチルエステル化反応を完結させた後、冷却し、加熱残分(220℃/1時間)35重量%、エポキシ当量(樹脂分換算)8100、水酸当量(樹脂分換算)1620、分子量(設計値)16,200のエポキシ基含有ポリアミド系樹脂(以下、A-1と記す)を得た。【0052】また、同様の操作により、表1に示す配合(樹脂分換算)、性状のカルボン酸含有ポリアミド系樹脂(c-2、c-3及びc-4で示す)及び比較用カル*

*ボン酸含有ポリアミド系樹脂(c-5及びc-6で示す)を得た後、表2に示す配合(樹脂分換算)、性状のエポキシ基含有ポリアミド系樹脂(A-2、A-3及びA-4で示す)及び比較用エポキシ基含有ポリアミド系樹脂(A-5及びA-6で示す)を得た。なお、表1中のIPDIはイソホロンジイソシアネートである。また、表2中のエピコート1001は、ビスフェノールA型エポキシ樹脂(油化シェルエポキシ(株)社製)であり、エポトートYDB400は、ビスフェノールA型臭水化エポキシ樹脂(東都化成(株)製)であり、表1及び表2中の配合量の単位は重量部である。

18

[0053]

【表1】

1

	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —									
	項	自	c - 1	c — 2	c - 3	c - 4	c — 5	c — 6		
		P - 1	57.7	37.9	_	_	_	_		
1		P - 2	_		42.0	_		_		
配	,	P - 3	_	_	_	57.9	_	_		
	多価カルポン酸	アジピン酸	4.9	7.9	13.3	5.1	25.0			
合	成分 (a)	セパシン酸	6.8	10.9	22.1	7.0	37.1	-		
		イソフタル酸	11.2	18.0	_	5.8	_	_		
		テレフタル酸	_	_		5.8	_	_		
樹		ダイマー酸	-	_	0.2	0.1	_	82.5		
	25 / 11 2 . 7 2	MDI	22.1	25.5	22,8	20.5	38,2	_		
脂分)	ジイソシアネー	TDI	10.3	17.7	15.9	9.5	26.6	_		
	F(P)	IPDI	-	_	_	-	_	28.9		
	当 量 比. (a)/(b)	1.20	1.20	1.20	1.20	1.16	1.10		
性	加熱残分	(童量%)	4 0	4 0 ⁻	4 0	4 0	40	40		
状	酸価		40.2	54.8	49.4	38.2	65.2	20.2		
1X	分子 盘	•	2,790	2,050	2,270	2,940	1,720	55,50		

[0054]

【表2】

	·	2 00	4				
	項目	A - 1	A – 2	A - 3	A - 4	A-5	A-6
	c-1	100	_	_	_	-	_
_	カルボン酸含有	· –	100		_	1	-
配	ポリアミド系樹 c-3		-	100	_	1	_
	C - 4		-	_	100	1	_
合	脂(c) c-5	_	_	-	_	100	_
	c — 6	_	_	_	_	1	100
樹	エポキシ樹脂 エポミック R140P	16.2	22.0	23.2	_	26.2	-
樹脂.	(d) エピコート1001	_	_	_	-	1	23.0
分	エポトートYDB400	_	_	· –	32.7	1	_
	当 量 比 (d)/(c).	1.20	1.20	1.40	1.20	1.20	1.42
	加 熱 残 分 (重量%)	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5
性	エポキシ当量	8100	6250	3500	9750	5400	8100
状	水,酸当量	1620	1250	1400	1700	1090	1410
	分 子 盘	16,200	12,500	7,000	19,500	10,850	16,250

【0055】実施例1

20 *た。

表3の材料を配合して感光性樹脂組成物の溶液を調製し*

【表3】

夫	3
24	

		材料	TZ	合	盘
(A)	(A)成分 A-1		10	0重	量部
(B) 成分	エズニチ	ポミックR140(ビスフェノールA型エポキシ樹脂、 非石油化学工業(株)製商品名)	1	5重	量部
分	工 油	ピコート1001(ビスフェノールA型エポキシ樹脂、 ヒシェルエポキシ(株)製)	15重量部		
(C) 成分	ト! ト#	フェニルスルホニウムヘキサフロロアンチモネー 3		5重	量部
23	37	フェニルヨードニウムヘキサフロロホスホニウム塩		5重	量部
その他の成分	サイン (三扌	リル300 ‡東圧サイメル社製メラミン樹脂の商品名)	1	20	量部
型	マラナ	コイトグリーン(染料)	0.0	5重	量部
分	メチノ	レエチルケトン(溶剤)	3	0重	量部

【0056】得られた感光性樹脂組成物の溶液を180 メッシュステンレススクリーン版使用のスクリーン印刷 機を用いて、35μm厚の銅箔をポリイミド基材に積層 したフレキシブルプリント板用基板 (ニッカン工業(株) 製商品名F30VC125RC11)の銅箔を常法に従 ってエッチングし、ライン/スペース $(\mu m) = 165$ /165、318/318、636/636の3つのテ ストパターン銅回路を形成したフレキシブルプリント板 上に、乾燥後の膜厚が約40μmとなるように全面に印 刷した後、約100℃で30分間予備乾燥して試料を作 製した。この試料を用い、下記の方法で特性評価を行 い、結果を表4に示す。

【0057】① 感光特性

ストマンコダック(株)製21段ステップタブレット)を 密着させ、(株)オーク製作所製HMW-201GX型露 光機を使用し、所定量露光し、続いて100℃で10分 間加熱した。その後、N-メチルピロリドン/水=80 /20(容量比)からなる現像液で40℃で70秒間ス プレー現像し、ステップタブレット段数8段を得るため に必要な露光量を感度とした。また、フォトツール (コ ダックステップタブレットNo. 2とライン/スペース $(\mu m) = 30/30 \sim 250/250$ (解像度)、及 400 (密着性) のネガパターンを有するフォトツー ル)を得られた試料のポリエチレンテレフタレートフィ ルムの上から密着させ、ステップタブレット段数8段を 試料の上にコダックステップタブレットNo. 2 (イー 50 得るために必要な露光量で露光、現像したときに、矩形

のレジスト形状が得られる最も小さい解像度パターンの ライン/スペースの値を解像度とした。

【0058】② はんだ耐熱性

試料の上に試験用ネガマスクを密着させ、ステップタブ レット段数8段が得られるように露光し、続いて100 ℃で10分間加熱した。その後、N-メチルピロリドン /水=80/20 (容量比) からなる現像液で40℃で 70秒間スプレー現像し、80℃で10分間乾燥した。 次いで、東芝電材(株)製東芝紫外線照射装置を使用して 3 J/cm² の紫外線照射を行い、さらに150℃で40分 間加熱処理を行い、レジストパターンを形成したフレキ シブルプリント板を得た。次いで、ロジン系フラックス MH-820V (タムラ化研(株)製) を塗布した後、2 60℃のはんだ浴中に30秒間浸漬してはんだ付け処理 を行った。このような操作の後、レジストのクラック発 生状況、基板からのレジストの浮きや剥がれの状況を目 視で次の基準で評価した。

良好:クラック、浮き及び剥がれがないもの

不良: クラック、浮き及び剥がれが発生したもの

【0059】③ 耐溶剤性

上記の②と同様の操作で得たレジストパターンを形成し たフレキシブルプリント板を室温でメチルエチルケトン 及びイソプロピルアルコール中に10分間浸漬した後、 基板からのレジストの浮き及び剥がれの状況を目視で下 記の基準で評価した。

良好: 浮き及び剥がれのないもの

不良: 浮き及び剥がれがあるもの

*【0060】④ 耐折性

上記②と同様の操作で得たレジストパターンを形成した フレキシブルプリント板にロジン系フラックスMH-8 20 V (タムラ化研(株)製) を塗布した後、260℃の はんだ浴中に30秒間浸漬してはんだ付け処理を行っ た。その試料をはぜ折りで180°折り曲げ、折り曲げ た際のレジストのクラックの発生状況を目視で下記の基 準で評価した。

22

良好:クラックの発生がないもの

10 不良:クラックが発生したもの

【0061】⑤ 難燃性

上記②と同様の操作で得たレジストパターンを形成した フレキシブルプリント板について、UL94規格(VT M法) に従って難燃性を評価した。

【0062】実施例2~4及び比較例1~2

表4に示す配合の感光性樹脂組成物の溶液を調製し、実 施例1と同様の操作でレジストパターンを形成したフレ キシブルプリント板を作製し、実施例1と同様に評価 し、結果を表4に示す。なお、表4における配合量の単 20 位は重量部であり、B-1はエポミックR140、B-2はエピコート1001を意味し、C-1はトリフェニ ルスルホニウムヘキサフロロアンチモネート塩、C-2 はジフェニルヨードニウムヘキサフロロホスホニウム塩 を意味する。

[0063]

【表4】

表 4									
項	目	実施例 1	実施例2	実施例3	実施例4	比較例1	比較例2		
	A - 1	100	_	_	-	_	-		
	A - 2	_	100	_	_	_	-		
()) +0 ()	A - 3	_	_	100	-	_	_		
(A)成分	A - 4	-		· –	100		_		
	A - 5	-	_	-	_	100			
	A-6	_	_	_	_	_	100		
(D) +9 ()	B - 1	1 5	1 0	5	-	10	1 5		
(B)成分	B - 2	1.5	10	5	3 0	10	1 5		
(C) &	C - 1	5	5	5	5	5	5		
(C)成分	C - 2	5	5	5	5	5	5		
感 度	(mJ/cm²)	1 5 0.	250	300	170	260	170		
解像度	(μm)	8 0	100	120	70.	120	9 0		
はんだ	耐 無 性	良好	良好	良好	良好	良好	良好		
耐折	性	良好	良好	良好	良好	不良	不良		
メール 1de set 1de メー	チルエチルケトン	良好	良好	良好	良好	良好	良好		
耐溶剤性	ソプロバノール	良好	良好	良好	良好	不良	良好		
雞 燃	性	94 V - 1	94V - 1	94 V - 1	94 V - 1	94V - 1	94 V - 1		

【0064】実施例5

た。

【表5】 表5の成分を配合した感光性樹脂組成物の溶液を調製し 50

24

44 D	
成 分	配合量
A-1	100重量部
B-1	15重量部
B-2	15重量部
C-1	10重量部
C-2	5 重量部
サイメル300	10重量部
テトラブロモビスフェノールAビスアリルエチルエーテル	10重量部
三酸化アンチモン	5 重量部
マラカイトグリーン(染料)	0.05重量部
メチルエチルケトン(溶剤)	30重量部
スナルエナルグ トン (俗別)	・ 3 0 里里市

【0065】得られた感光性樹脂組成物の溶液6を図1 に示す装置を用いて20μmの厚さのポリエチレンテレ フタレートフィルム12上に均一に塗布し、80~11 0℃の熱風対流式乾燥機7で約10分間乾燥して溶剤を 除去した。感光性樹脂組成物の層の乾燥後の厚さは、約 20 不良:気泡の残留があるもの、又は銅回路周囲での間隙 50μmであった。感光性樹脂組成物の層の上には、さ らに図1に示したようにして厚さ約25μmのポリエチ レンフィルム13を保護フィルムとして貼り合わせ、本 発明の感光性積層体(感光性エレメント)を得た。な お、図1において、1はポリエチレンテレフタレートフ ィルム繰り出しロール、2、3、4、9及び10はロー ル、5はナイフ、8はポリエチレンフィルム繰り出しロ ール、11は感光性エレメント巻き取りロールである。 【0066】得られた感光性エレメントの回路埋め込み 性及び感光特性、レジスト形成後のはんだ耐熱性、耐折 性、難燃性及び保存安定性について、下記の方法で評価

【0067】① 回路埋め込み性

重量部である。

3 5 μ m厚の銅箔をポリイミド基材に積層したフレキシ ブルプリント板用基板 (ニッカン工業(株)製、商品名F 30VC125RC11) の銅箔を常法に従ってエッチ ングし、ライン/スペース (μ m) = 165/165、 318/318、636/636の3つのテストパター ン銅回路を形成したフレキシブルプリント板上に連続式 40 真空ラミネータ (日立化成工業(株)製、商品名VLM-1型)を用いて、ヒートシュー温度120℃、ラミネー 卜速度0.5m/s、気圧4000Pa以下、圧着圧力 3. 0×10⁵Paで前記感光性エレメントをポリエチレ ンフィルムを剥がしながら積層した。

し、結果を表6に示す。なお、表6中の配合量の単位は

【0068】続いて、3つのテストパターン部分を実体 顕微鏡で外観観察し、銅回路周囲に気泡等の残留の有無 を調べるとともに、3つのテストパターン部分を切り出 し、エポキシ注型法で銅回路断面観察用のサンプルを作 製し、電子顕微鏡で銅回路周囲のカバーレイの追従状況 50

を調べて、回路埋め込み性の判定を行った。評価基準 は、次のとおりである。

良好: 気泡の残留がなく、銅回路周囲での間隙がないも

35μm厚の銅箔をポリイミド基材に積層したフレキシ

ブルプリント板用基板 (ニッカン工業(株)製、商品名F

30VC125RC11) の銅表面を砥粒プラシで研磨

があるもの

【0069】② 感光特性

し、水洗後、乾燥した。このフレキシブルプリント板用 基板上に連続式真空ラミネータ (日立化成工業(株)製、 商品名VLM-1型)を用いて、ヒートシュー温度12 0℃、ラミネート速度0.5 m/s、気圧4000Pa以 下、圧着圧力3.0×105Paで前記感光性エレメント をポリエチレンフィルムを剥がしながら積層した。 【0070】次に、得られた試料のポリエチレンテレフ タレートフィルムの上から、コダックステップタブレッ トNo. 2 (イーストマンコダック(株)製、21段ステッ プタブレット)を密着させ、(株)オーク製作所製HMW -201GX型露光機を使用して所定量露光した。続い て、100℃で10分間加熱した後、N-メチルピロリ ドン/水=80/20 (容量比) からなる現像液で40 ℃で70秒間スプレー現像し、ステップタブレット段数 8段を得るために必要な露光量を感度とした。また、フ ォトツール (コダックステップタブレットNo. 2とライ $\nu/3$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ (解像度)、及びライン/スペース $(\mu m) = 30/4$ 00~250/400 (密着性) のネガパターンを有す るフォトツール)を、得られた試料のポリエチレンテレ

フタレートフィルムの上から密着させ、ステップタブレ ット段数8段を得られる露光量で露光し、現像したとき

に矩形のレジスト形成が得られる最も小さい解像度パタ

ーンのライン/スペースの値を解像度とした。

【0071】③ はんだ耐熱性

上記②と同様に、フレキシブルプリント板用基板に感光性エレメントを積層した試料のポリエチレンテレフタレートフィルムの上から試験用ネガマスクを密着させ、ステップタブレット段数8段を得られる露光量で露光した。続いて、100℃で10分間加熱した後、試料のポリエチレンテレフタレートフィルムを剝がし、Nーメチルピロリドン/水=80/20(容量比)からなる現像液で40℃で70秒間スプレー現像し、80℃で10分間乾燥した。次いで、東芝電材(株)製紫外線照射装置を使用して、3J/cm²の紫外線照射を行い、さらに150℃で40分間加熱処理を行い、カバーレイを形成したフレキシブルプリント板を得た。

【0072】次いで、ロジン系フラックスMH-820 V (タムラ化研(株)製)を塗布した後、260℃のはんだ浴中に30秒間浸漬してはんだ付け処理を行った。このような操作の後、カバーレイのクラック発生状況、基板からのカバーレイの浮きや剝がれの状況を目視で次の基準で評価した。

良好:クラック、浮き及び剥がれがないもの

不良: クラック、浮き及び剥がれが発生したもの

【0073】④ 耐溶剤性

上記③と同様の操作でカバーレイを形成したフレキシブルプリント板を室温でメチルエチルケトン及びイソプロピルアルコール中に10分間浸漬した後、基板からのカバーレイの浮き及び剥がれの状況を目視で下記の基準で評価した。

良好: 浮き及び剥がれのないもの

不良: 浮き及び剥がれがあるもの

【0074】⑤ 耐折性

上記③と同様の操作で得たフレキシブルプリント板用基板上にカバーレイを形成し、はんだ付け処理を行った試料をはぜ折りで180°折り曲げ、折り曲げた際のカバーレイのクラックの発生状況を目視で下記の基準で評価した。

26

良好:クラックの発生がないもの

不良:クラックが発生したもの

【0075】⑥ 難燃性

10 上記②と同様の操作で得たカバーレイを形成したフレキシブルプリント板について、UL94規格(VTM法)に従って難燃性を評価した。

【0076】⑦ 保存安定性

ロール状に巻き取られた長さ90mの感光性エレメントを温度23℃、湿度60%で保管し、ロール側面からの感光層のしみ出しの様子を6ケ月間にわたって下記の基準で目視で評価した。

良好:6ヶ月後でも感光層のしみ出しがないもの

不良:6ヶ月間の間に感光層のしみ出しが発生したもの

20 【0077】実施例6~8及び比較例3~4

実施例5で用いたエポキシ基含有ポリアミド系樹脂及びエポキシ樹脂を表6に示すものに代えた以外は、実施例5と同様に操作してレジストパターンを形成したフレキシブルプリント板を作製し、実施例5と同様にして諸特性を評価し、結果を表6に示す。なお、表6において、配合量の単位は重量部である。

[0078]

【表 6 】

多 6

			授 b			·	
項	目	実施例5	実施例6	実施例7	実施例8	比較例3	比較例4
	A - 1	100	_	_	-	_	_
	A - 2	_	100	_		_	_
(A) 成分	A 3	_	_	100		_	
(4) (4)	A - 4	-			100		
	A - 5		-		_	100	
	A - 6	-	-		· –	_	100
(D) et 4	B - 1	15	1 5	15		4 0	3
(B)成分	B - 2	15	15	1 5	3 0	20	
(C)成分	C - 1	1 0	-10	10.	10	1 0	10
	C - 2	5	5	5	5	5	5
回路埋め	込み性	良好	良好	良好	良好	良好	良好
感	(mJ/cm ²)	200	200	200	210	260	500
解 像 度	(µ m)	110	110	120	100	150	200
はんだし	耐 熱 性	良好	良好	良好	良好	良好	良好
耐折性	-	良好	良好	良好	良好	不良	不良
ZEL Selv dell' X S	チルエチルケトン	良好	良好	良好	良好	·良好	良好
耐溶剤性	ソプロバノール	良好	良好	良好	良好	良好	良好
難 燃 性		94 V - 0	94 V - 0	94 V - O	94 V - 0	94 V - 0	94 V - 0
保存安分	定性	良好	良好	良好	良好	不良	良好

【0079】表4及び表6から明らかなように、本発明の感光性樹脂組成物及び感光性エレメントを用いることによって、はんだ耐熱性及び耐折性がともに良好で、かつ、難燃性が94V-1 (UL規格) 又は94V-0 (UL規格) であるフレキシブルプリント板用カバーレイが得られることが分かる。

[0080]

【発明の効果】請求項1記載の感光性樹脂組成物は、感度及び光硬化性に優れ、フォトリソグラフィーによりパターンを効率よく形成でき、かつ、耐折性、はんだ耐熱 10性、耐溶剤性、密着性及び難燃性に優れ、フィルム上への塗布作業性に優れる。請求項2記載の感光性樹脂組成物は、請求項1記載の発明の効果を奏し、より耐折性、はんだ耐熱性に優れる。

【0081】請求項3記載の感光性積層体は、感度及び 光硬化性に優れ、フォトリソグラフィーによりパターン を効率よく形成でき、かつ、耐折性、はんだ耐熱性、耐 溶剤性、密着性及び難燃性に優れ、取扱性、基板への積 層作業性に優れる。請求項4記載の感光性積層体は、感 度及び光硬化性に優れ、フォトリソグラフィーによりパ ターンを効率よく形成でき、かつ、耐折性、はんだ耐熱 性及び難燃性に優れ、取扱性に優れ、フレキシブルプリ ント板の製造作業性に優れる。請求項5記載の感光性積 層体は、感度及び光硬化性に極めて優れ、フォトリソグ ラフィーによりパターンを効率よく形成でき、かつ、耐 折性、はんだ耐熱性、耐溶剤性、密育性及び難燃性に優れ、また、取扱性に極めて優れ、フレキシブルプリント板の製造作業性に優れる。

28

【0082】請求項6記載のフレキシブルプリント板の 製造法により、耐折性、はんだ耐熱性、耐溶剤性及び難 燃性に優れ、また、高密度実装性及び電気的信頼性に優 れたフレキシブルプリント板を作業性、歩留まりよく製 造できる。請求項7記載のフレキシブルプリント板の製 造法は、請求項6記載の発明の効果を奏し、よりはんだ 耐熱性に優れる。

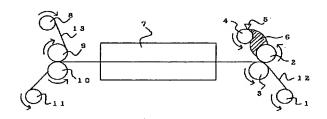
【図面の簡単な説明】

【図1】実施例及び比較例で用いた感光性エレメントの 製造装置の略示系統図である。

【符号の説明】

- ポリエチレンテレフタレートフィルム繰り出しロール
- 2、3、4 ロール
- 5 ナイフ
- 6 感光性樹脂組成物の溶液
- 20 7 乾燥機
 - 8 ポリエチレンフィルム繰り出しロール
 - 9、10 ロール
 - 11 感光性エレメント巻き取りロール
 - 12 ポリエチレンテレフタレートフィルム
 - 13 ポリエチレンフィルム

【図1】



フロントページ	ジの続き						
(51) Int. CI. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
C 0 8 G	59/22	NHS		C 0 8 G	59/22	NHS	
		NJW	•			NJW	
		NLE				NLE	
C 0 8 L	77/00	LQT		C08L	77/00	LQT	
G03F	7/004	5 1 2		G03F	7/004	5 1 2	
	7/029				7/029		
	7/032	501			7/032	5 0 1	
•	7/40	501			7/40	5 0 1	
H05K	1/03	670		H 0 5 K	1/03	670A	
	3/28				3/28	D	

特開平9-304927

(16)

(72)発明者 天野倉 仁

茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化 成工業株式会社茨城研究所内 (72)発明者 鈴木 健司

茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化

成工業株式会社茨城研究所内

(72) 発明者 西沢 広

茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化

成工業株式会社茨城研究所内